## DC 및 RF 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 증착한 CIGS 박막의 미세구조 및 화학 조성 평가

# Microstructure and chemical composition of the CIGS films deposited using DC or RF Magnetron sputtering

정재헌<sup>a\*</sup>, 조상현<sup>a,b</sup>, 송풍근<sup>a</sup>

a\*부산대학교 재료공학과(E-mail: conrepletion@pusan.ac.kr ), <sup>b</sup>대구 테크노파크 나노융합실용화센터 나노융합개발팀

초록: CIGS 단일 타켓을 DC 및 RF 마그네트론 스퍼터링을 이용하여 파워별로 Mo/SLG위에 증착하여 미세구조 및 화학 조성 평가를 실시하였다. 파워가 증가함에 따라 이온의 운동에너지 증가에 따라서 결정성이 향상되었음을 확인할 수 있었다. DC 마그네트론 스퍼터링의 경우 40W에서 가장 결정성이 좋았으며, RF 마그네트론 스퍼터링은 80W에서 높은 결정성을 확인할 수 있었다. 이는 DC power 40W와 RF power 80W에서 박막의 조성이 화학양론을 만족하고 grain의 성장이 잘되었기 때문에 높은 결정성을 나타났다고 생각된다.

#### 1. 서론

최근 들어 세계적인 고유가 행진과 화석연료 고갈에 대응하기 위하여 대체 에너지원 발굴에 대한 필요성이 높아지고 있다. 그 중 CIGS 박막 태양전지는 미래 신재생 에너지 자원의 가장 유망한 후보군 중 하나이다. 기존의 Si 기반의 태양전지의 경우 시간경과에 따른 효율 저하, 높은 재료비, 복잡한 공정으로 인하여 대량생산이 힘든 단점을 가지고 있다. 이를 보안해 줄수 있는 박막 태양전지는 스퍼터링 공정을 도입하여 간단하고 대면적 코팅을 가능하게 한다. 이를 이용하여 단일 CIGS 타켓을 DC 및 RF 마그네트론 스퍼터링 공정으로 파워별로 증착 후 결정성, 박막조성, 표면조도에 대해서 연구하였다.

### 2. 본론

본 연구에서 사용된 기판으로는 Soda Lime Glass(SLG) 위에 DC 마그네트론 스퍼터링 공정으로 Mo를 1μm 증착된 시편을 이용하여 단일 CIGS 타켓을 DC power 및 RF power 별로 증착하였다. 파워별 결정성을 확인하기 위해서 XRD 측정을 실시하였고, FWHM을 계산하였다. 그리고 FE-SEM 표면 사진을 통하여 CIGS 표면 분석 및 grain size를 측정하였다. 마지막으로 조건별 박막의 조성을 분석하기 위해서 EDX 측정과 표면 조도측정을 위하여 AFM을 측정하였다.

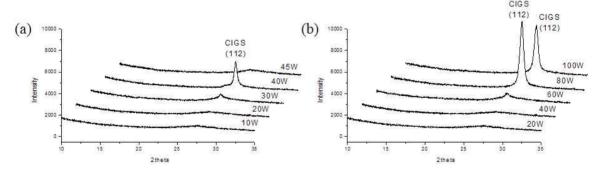


Fig. XRD patterns of CIGS( $1\mu m$ ) films deposited at various DC and RF power;

(a) DC power 10~45W, (b) RF power 20~100W

#### 3. 결론

단일 CIGS 타겟을 이용하여 DC 및 RF 마그네트론 스퍼터링으로 증착한 CIGS 박막의 경우 파워증가에 따른 박막의 결정성이 향상되는 것을 확인 할 수가 있었다. 하지만 DC 마그네트론 스퍼터링의 경우 Power가 50W 이상 증가 시 Voltage 증가에 의한 타겟의 손상이 발생하여 더 이상 파워 증가를 할 수가 없었다. RF power를 이용했을 경우 20W ~ 80W까지 파워 증가에 따라 결정성이 향상되는 것을 XRD 데이터를 통하여 확인할 수 있었다. 100W 이상 파워 증가 시 고에너지 입자 영향에 따른 박막 결정성이 저하되는 것으로 예상되어 진다. 그리고 FE-SEM 표면 사진을 통하여 grain size가 커지는 것을 확인할 수 있었고, 그에 따른 표면조도도 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

#### 참고문헌

1. Satoru Seike , KeisukeShiosaki , MasamichiKuramoto , HironoriKomaki , KojiMatsubara , Hajime Shibata , ShogoIshizuka , AkimasaYamada , ShigeruNiki, Solar Energy Materials & Solar Cells 254 - 256 (2011) 2. Y.C. Lina, J.H. Kea, W.T. Yena, S.C. Liangb, C.H. Wub, C.T. Chiangb, Applied Surface Science 257 (2011) 4278 - 4284